

第20回放射光学会年会 タイムテーブル

	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		10:40~12:25			13:30~ 15:00		15:10~ 16:10		16:20~ 17:50		18:00 ~ 19:00	19:00 ~ 20:00
12 日 (金)	A会場 (200名)		オーラル1A (回折・散乱)		企画 1 新マンモグラフィ開発		総 会		奨励賞受賞 講演 (3講演)	SPri- ng-8 懇 談 会	KEK- PF 懇 談会	
	B会場 (200名)		オーラル1B (VSX (固体))		企画 2 界面の世界 に光							
	C会場 (150名)		オーラル1C (VSX (原子分子))		企画 3 気体原子・ 分子内殻励起							
	D会場 (150名)		オーラル1D (BL・装置/表面)		企画 4 産業応用							
	G会場		評議会		休憩室							
	特別展示				施設報告と企業展示準備							

	9	10	11	12	13	14	15	16
14 日 (日)		9:00~10:30		10:40~12:25		13:30~15:30		
	C会場 (150名)	オーラル2C (加速器・光源)		オーラル3C (回折・散乱)		ポスター セッションII (ポスター会場)		
	D会場 (150名)	オーラル2D (イメージング)		オーラル3D (イメージング)				
	E会場 (100名)	オーラル2E (X分光・ XAFS)		オーラル3E (VSX(表面))				
	F会場 (100名)	オーラル2F (赤外/生物)		オーラル3F (VSX固体)				
	G会場	休憩室				15:00-17:00 「顕微ナノ材料科学」研究会		
	特別展示	施設報告と企業展示						

昼
食